(Item 1 from file: 347) 3/3,AB,LS/1 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

00302857

METHOD OF PRODUCING PRINTED CIRCUIT BOARD

PUB. NO.:

53-104857 A]

PUBLISHED:

September 12, 1978 (19780912)

INVENTOR(s): OSAWA YOSHIYUKI

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

52-019276 [JP 7719276]

FILED:

February 25, 1977 (19770225)

3/3,AB,LS/2 (Item 1 from file: 345)
DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat
(c) 2001 EPO. All rts. reserv.

Acc no: 2510853

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 53104857 A2 780912

<No. of Patents: 001>

METHOD OF PRODUCING PRINTED CIRCUIT BOARD (English)

Patent Assignee: HITACHI LTD

Author (Inventor): OOSAWA YOSHIYUKI

IPC: \*H05K-003/00; H05K-003/18 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 53104857 A2 780912 JP 7719276 A 770225 (BASIC)

Priority (No, Kind, Date): JP 7719276 A 770225

#### (9日本国特許庁

## 公開特許公報

昭53—104857

40特許出願公開

60Int. Cl.<sup>2</sup> H 05 K 3/00

H 05 K

20特

識別記号

**60日本分類** 59 G 4 59 G 41

庁内整理番号 6819-57 7638--57

昭和53年(1978) 9月12日 63公開

発明の数 7 . 審査請求 未請求

. (全 3 頁)

60印刷配線板の製造方法

3/18

日立製作所神奈川工場内

昭52-19276

人 株式会社日立製作所 勿出

**20**HH 昭52(1977) 2 月25日 東京都千代田区丸の内一丁目5 番1号

.大沢発幸 仍杂 明者

弁理士 中村純之助

麥野市堀山下 1 番地 株式会社

発明の名称 印刷配威吸の製造方法

特許請求の範囲

劇貼り積層板の表級に相互の位置合わせをし 配破パメンを形成し、次にこの配弧パメンを基準 に貫通孔を穿孔し、さらにこの貫通孔に明めっき を施士ととを特徴とする印刷配銀板の異角方法。 発明の評細な説明

本端明は印刷配謝板の製造方法に係り、ことに" 高雷度パタンの印刷が容易に可能な印刷配置板の・ 製造方法に関する。

従来。印刷配製板は次に述べる方法により吸造・ されている。ナなわち、最初に以降の兵造工程の・ 基準となるガイド孔を所定の基板に穿孔し、次に is このガイド孔を基準として上記書板に貫通孔を穿っ 孔し、さらにこの資産孔の穿孔に際して上記速板。 に生じたパリを放去し、次いで上記器板に崩めっ、 きを応して電気的等値を完成し、収扱に前記ガイ、 と孔を位置合わせの基準として、 例えば写真食剤 m 法により上記盖収表裏に配線パメンを形成する。 第1回は上記した従来の印刷配線板の製造方法を 説明する平面図である。同図は、資通孔が穿孔さ れ、鯛めっきが磨とされた垂張1化。ガイドピン 4 を用いて記録パタン形成のための続付用マスク 2 を位置合わせした状態を示している。ところで 貧血孔の穿孔工程の後、同國に示す記載パタン形 成工程に至るまでの間に、 基板 1 は機械的あるい は熱的を力を受け不規則に変形する。例えば貫通 孔の穿孔に関して基板1に生じたべりを除去する に当り、研修剤を属圧で基板1の表面に吹付ける。 いわゆるプラスト処理が行なわれるが、この処理。 によって基板1はかなり変形し、ことに基板1が、 浮い場合はその変形が考しい。しかもその変形圏 ばは一根でなく、どのような表面形状を呈するか <sup>18</sup> はあらかじめ予期できたい。そこで従来の方法に・ かいては、基板の変形量を見込み。焼付用マスク・ 2のパメンと貫速化との位置決めを容易にするた。 め、ガイドピン4の径をガイド孔るの径よりも相・ 当に小さくしてある。とのように実有される従来:

の印刷配収板の製造方法にかいては、ガイド孔3 の中心位置とガイドピン4の軸中心が一致すると、 とはまれてあり、仮化との両者が一致した場合で 6ガイド孔3とガイドピン4との間には隙間が形。 成されているので蓄板1は微動しやすく。第2四 に示すように使付用マスク2のペタンと賞通孔と の位置決めが正確になされず。ことに高密度ペタ ンを形成した印刷配線板8を得ることが困難な欠 点があった。なお第2個に従来の方法により委査 した印刷記録板8の要部級新聞盛であるが、同図 に示すように高1.層の配根パタン6と第2層の配 ែはパタンフとは相互化すれており、さら化反通孔 5 が配展パタンも、 7 の中心化位置していない。 また絹のっき工程に凝して盗板1に渡される網め、 っきは均一にはならないので、ガイド孔ろの径がり 一根とならず、上述した位置抉め精度はさらに悪 くたっている。

本発明の目的は、上記した従来技術の欠点を解され、 高倍度パタンの印刷記録板を得ることが容さ 場に可認な印刷記録板の製造方法を提供すること \*\*

って記録パタンを形成する。このようにして行な う記録パタンの形成工程によれば、機層板11の 装紙相互間にかいて記録パタンのずれは全くない。 なか上記説明にかいては、網貼り機層板11を第 1層の焼付用マスクでと第2層の焼付用マスクで との間に嵌掉すると述べたが、第2層の焼付用マスクで スクでの上に網貼り機層板11を載金し、その上 に第1層の焼付用マスクでを載せ、ガイドピンタ を嵌入するようにしてもよいことはもちろんである。

次に上記のように形成した配銀パタンに送づいて 可述孔を穿孔するための所定の位度出しを行ない、 穿孔する。そして表裏パタンの導通を得るために、 袋知の方法に定い、 頁通孔整面に無電解網・ めっきを確とす。 前4回は本発明の製造方法に従い って頁通孔を穿孔した基板の長部裁断面図を示す・ ものであるが、 状裏配製パタン 6、 7 のずれは全・ くなく、また頁述孔 5 も配銀パタン 6、 7 の中央・ の防定位置に確に穿孔されている。

以上述べたように本発明の印刷配慮板の製造方案

にある。との目的を達成するために本発明は、銅貼り機層板の長裏に相互の位成合わせをして配破パタンを形成し、次にとの配銀パタンを基準に互通孔を穿孔し、さらにとの貫通孔に倒めっきを施すととを特徴としている。

法によれば、被虐夜の表裏に相互の位置合わせを して記載パタンを形成した後、この配線パタンを 基準にして貫通孔を穿孔するようにしたととから **稷層板の装貨相互倒化おいて武破パタンのずれを** 生ずるととがなく、次のような場合、すなわち印 別配破板に搭載すべき電子部品の導線等が貫通孔 に挿入されることがたく、表異配線パタンの導達 のみを目的とする場合は、資通孔の径をきわめて 小さくし、かつ配線パタンに対応して資油孔を1. 個づつ位置失めしながら穿孔することができ。高" 告世パメンの印刷配線板を容易に持ることのでき、 る効果がある。ととに印制配線板が奪い場合など。 従来はプラスト処理等のために基板の変形が著し、 く、位置合わせ精星の底度の似下を招いていたが、 本系明によればプラスト処理は必要なものではなり く、良好な印刷配譲収を得ることができる。

#### 4. 昭面の簡単な説明

第 1 図は従来の印刷配線板の製造方法を取明す・ る平面図、第 2 図は従来の製造方法により製造し・ た印刷配線板の要部級所面図、第 3 図は本発明の 20 印刷配線板の製造方法を説明する機断面図、第4 図は本発明の製造方法により製造した印刷配線板 の要部機断面図である。

2'一第1層の無付用マスク

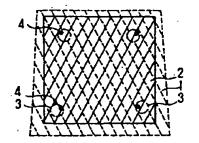
2~一第2層の焼付用マスク。

5 一貫通孔

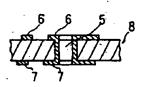
1 1 … 蝦貼り積層板

代理人弁理士 中村 純之 耿

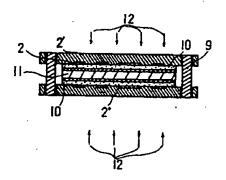
### **岁** し 図



才 2 図



# **岁** 3 **四**



才 4 図

